Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003429

International filing date: 23 February 2005 (23.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-083750

Filing date: 23 March 2004 (23.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 26 May 2005 (26.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application: 2004年 3月23日

出 願 番 号

 Application Number:
 特願2004-083750

バリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is JP2004-083750

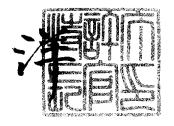
出 願 人

シチズン時計株式会社

Applicant(s):

2005年 5月11日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office i) 11)



【書類名】 特許願 【整理番号】 P 3 0 1 5 3 【提出日】 平成16年 3月23日 【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿 【国際特許分類】 H03H 9/19 【発明者】 【住所又は居所】 東京都西東京市田無町六丁目1番12号 シチズン時計株式会社 内 【氏名】 新井 動 【発明者】 【住所又は居所】 東京都西東京市田無町六丁目1番12号 シチズン時計株式会社 内 【氏名】 池田 智夫 【発明者】 【住所又は居所】 東京都西東京市田無町六丁目1番12号 シチズン時計株式会社 内 【氏名】 宮内 浩 【特許出願人】 【識別番号】 0 0 0 0 0 1 9 6 0 【氏名又は名称】 シチズン時計株式会社 【代表者】 梅原 誠 【電話番号】 0424 - 68 - 4748【手数料の表示】 【予納台帳番号】 0 0 3 5 1 7 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲

【物件名】

【物件名】

【物件名】

明細書

要約書]

図面 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

振動部と基部とを有する圧電振動体の前記基部を支持基板に接着剤で固定した振動子デバイスにおいて、前記支持基板は前記基部を搭載するための台座部を有し、該台座部の幅は、前記基部の幅と略同じであることを特徴とする振動子デバイス。

【請求項2】

前記支持基板は、前記台座部に接近した側壁部を有しており、該側壁部は前記基部の側面に残存するバリとの接触を防止するための凹部を有することを特徴とする請求項1記載の振動子デバイス。

【請求項3】

前記圧電振動体は水晶振動子であり、前記振動部は複数の振動脚であることを特徴とする請求項1記載の振動子デバイス。

【請求項4】

前記支持基板は、凹部を有するセラミックパッケージであり、前記台座部は前記凹部内に設けられていることを特徴とする請求項1又は2記載の振動子デバイス。

【請求項5】

前記セラミックパッケージは略矩形形状であり、前記台座部は一方の短辺に隣接して設けられていることを特徴とする請求項4記載の振動子デバイス。

【請求項6】

前記セラミックパッケージの凹部内には、配線パターン形成した配線用台座部を設けており、前記台座部と前記配線用台座部の間には、余剰接着剤を溜める溝部を設けたことを特徴とする請求項1、2、4又は5のいずれか一つに記載の振動子デバイス。

【請求項7】

前記圧電振動体はジャイロセンサ用の水晶振動子であることを特徴とする請求項 1 又は 3 記載の振動子デバイス。

【書類名】明細書

【発明の名称】振動子デバイス

【技術分野】

 $[0\ 0\ 0\ 1\]$

本発明は、航空機、車両などの移動体通信機器などの姿勢制御やナビゲーションなどに用いられるジャイロセンサ用の圧電振動体をパッケージに内臓した振動子デバイスに関するものである。

【背景技術】

[0002]

近年、HDD、モバイルコンピュータ、ICカードなどの小型の情報機器や、携帯電話、自動車電話、ページングシステムなどの移動体通信機器において装置の小型薄型化がめざましく、それらに用いられる圧電デバイスも小型薄型化が要求されている。それとともの、装置の回路基板に表面実装が可能な表面実装タイプの圧電デバイスが求められている。(例えば、特許文献 1 参照)

[0003]

【特許文献1】特開2003-152499号公報(第5頁、図3、図4)

 $[0\ 0\ 0\ 4\]$

上記した特許文献1に開示されている振動子デバイスは、図6及び図7において、圧電 デバイス20は、バッケージ21内に圧電振動体22を収容している。バッケージ21は 、例えば、セラミックスグリーンシートを積層して燒結した酸化アルミニウム質燒結体等 の基板で、浅い箱状に形成されている。積層した場合に内側に所定の内部空間Sを形成す る。該内部空間Sに露出された底部には、パッケージ21の幅方向の各端部付近に、Au 及びNiメッキが施された電極部23が所定の間隔を隔てて形成されている。電極部23 は、外部と接続されて、駆動電圧を供給するものである。各電極部23の上に、シリコン 系の導電性接着剤24が塗布されている。その導電性接着剤24の上に圧電振動体22の 基部22aを載置して、軽く抑えた際に、導電性接着剤24が押されて広がる。導電性接 着剤24の硬化されることにより接合される。前記導電性接着剤24を塗布して、軽く抑 えた際に、流れた導電性接着剤24は、圧電振動体22の引き出し電極25を囲むように 形成された溝部26に阻まれるので、互いに接触することはないので各電極部23は短絡 することが有効に防止される。前記パッケージ21の開放された上端には、低融点ガラス などのロウ材を介して蓋体27が接合されることにより、封止されている。この蓋体27 は、蓋体27を透過されたレーザ光等により周波数調整を行うために、光を透過させる材 料、例えば、ガラスで形成されている。

 $[0\ 0\ 0\ 5\]$

上記した振動子デバイスを用いたジャイロセンサ装置などでは、圧電振動体の駆動電極に交流電圧を印加することにより、駆動電極振動体が駆動方向の固有振動数で駆動方向に速度 v で屈曲振動をする。この状態において、音叉部が音叉部の長手方向の中心軸周りに角速度 ω で回転すると、検出電極振動体に、 $F=2\,m\,v\,\omega$ のコリオリ力が発生する。このコリオリカによって振動し、その振動に基づく出力電圧によって角速度を検出する構成になっている。そして、このようなジャイロセンサ装置では、検出すべきコリオリカの発生方向に対して音叉型水晶振動子の脚部が所定の方向になるように構成されている。仮に、コリオリカの発生方向に対して音叉型水晶振動子の脚部が傾いて取り付けられたとする、脚部に発生するコリオリカは傾きに応じた分力となるため、発生する出力電圧も不正確なものとなるため、検出結果としては精度の悪いものとなる。そのため、ジャイロセンサ装置においては、音叉型振動子の取り付け精度を向上させて検出結果の精度を向上させる必要がある。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

 $[0\ 0\ 0\ 6]$

解決しようとする問題点は、上記した特許文献1に開示した振動子デバイスは、圧電振

動体22の基部22aを、セラミックバッケージ21に取付ける時に、導電性接着剤24の塗布量の多少、塗布位置のズレなどにより、2つの電極面間で導電性接着剤24の表面張力バランスがくずれ、圧電振動体22の基部22aが傾いて取付けられる恐れがある。圧電振動体22が所定の位置に位置決めされないと、性能が不安定になる。と言う問題が発生する。上述したように、圧電振動体22の取り付け精度を向上させるために、導電性接着剤24が硬化するまでの間、位置決め冶具などを使用して位置決めを行わなければならない。そのため、圧電振動体22の接合工程の作業性に問題がある。

【課題を解決するための手段】

$[0\ 0\ 0\ 7]$

上記課題を解決するために、本発明における振動子デバイスは、振動部と基部とを有する圧電振動体の前記基部を支持基板に接着剤で固定した振動子デバイスにおいて、前記支持基板は前記基部を搭載するための台座部を有し、該台座部の幅は、前記基部の幅と略同じであることを特徴とするものである。

[0008]

また、前記支持基板は、前記台座部に接近した側壁部を有しており、該側壁部は前記基部の側面に残存するバリとの接触を防止するための凹部を有することを特徴とするものである。

[0009]

また、前記圧電振動体は水晶振動子であり、前記振動部は複数の振動脚であることを特徴とするものである。

$[0\ 0\ 1\ 0\]$

また、前記支持基板は、凹部を有するセラミックバッケージであり、前記台座部は前記 凹部内に設けられていることを特徴とするものである。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

また、前記セラミックパッケージは略矩形形状であり、前記台座部は一方の短辺に隣接 して設けられていることを特徴とするものである。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

また、前記セラミックバッケージの凹部内には、配線バターン形成した配線用台座部を設けており、前記台座部と前記配線用台座部の間には、余剰接着剤を溜める溝部を設けたことを特徴とするものである。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

また、前記圧電振動体はジャイロセンサ用の水晶振動子であることを特徴とするものである。

【発明の効果】

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

本発明の振動子デバイスは、水晶振動子の接着部である基部の幅と、パッケージの接着部である台座部の幅を、略同等に設定し、水晶振動子の基部とパッケージの台座部を接着剤で接着する構成により、接着剤のセルフアライメント機能が発揮されて、圧電振動体の傾きは、所望の範囲、例えば、土5°以内に収まり、ジャイロセンサ装置の検出精度を満足するものである。さらに、バッケージの台座部の側壁部と水晶振動子の基部端面の接触部において、台座部の側壁部の一部に切り欠き(凹部)を設け、圧電振動体の基部の側面に残存するバリは、凹部に入って側壁部との接触が防止されるため、製品バラツキの少ない安定した性能の振動子デバイスを提供することが可能である。

【発明を実施するための最良の形態】

$[0\ 0\ 1\ 5]$

以下に実施例を用いて、本発明を実施するための最良の形態を説明する。

【実施例】

$[0\ 0\ 1\ 6\]$

図1~図5は、本発明の実施例に係わり、図1は、振動子デバイスの展開斜視図、図2は、振動子デバイスの断面図、図3は、圧電振動体を取付けた支持基板を基板に組込む前

の状態の斜視図、図4、図5は、共に圧電振動体を取付けた支持基板の正面図と断面図である。図1〜図3において、1は、センサユニットで、該センサユニットの構成は、セラミックス等の多層基板よりなる支持基板2の一方の面に、複数(例えば、3本)の振動部3cを有する水晶振動子よりなる圧電振動体3を接着固定して搭載し、圧電振動体3に形成されている電極と支持基板2に形成されている後述する配線用台座部2cとをワイヤで電気的に接続されている。前記支持基板2の他方の面は、圧電振動体3の駆動回路および検出回路の機能を有するICチップ4およびチップ部品5などよりなる電子部品を表面実装している基板6に半田固定されている。前記圧電振動体3は金属製の封止カバー7で覆われ真空封止されている。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

8は、プチル系ゴムなどよりなる一対の振動吸収部材である。該振動吸収材8は、対向する面に前記センサユニット1の上下側を挿嵌する支持凹部8aと、後述する蓋体9側の振動吸収材8の側面には配線部材10の配線方向に沿って配線部材10を収納する凹部8bが形成されている。前記配線部材10は、可撓性を有するFPCよりなり、配線はFPCの片面に配設されている。前記振動吸収材8に形成されている支持凹部8aで前記センサユニット1の上下両端を含む6面を確実に支持するものである。

[0018]

11は、金属製のケースで、該ケース11には前記センサユニット1と振動吸収材8と前記配線部材10を収納する。9は、前述した蓋体で、樹脂製で前記配線部材10と接続する複数の外部接続端子12が配設されている。該外部接続端子12は折り曲げるようにして外方に突出されている。

$[0\ 0\ 1\ 9]$

図4(a)は支持基板の台座部に圧電振動体を接合した状態を示す平面図、図4(b)はその断面図である。図4において、前述した支持基板2は、セラミックを積層した凹部2aを有するセラミックバッケージで、平面が略矩形形状をしており、矩形形状をした一方の短辺には台座部2bが形成されている。前記凹部2a内には、配線バターンを形成した配線用台座部2cが設けられており、前記台座部2bと前記配線用台座部2cの間には、余剰の接着剤13を溜める溝部2dが設けられている。また、前記支持基板2に形成された前記台座部2bに近接した側壁部2eには、前記圧電振動体3を多数個取り生産の際に、基部3aの側面に残存するバリ3bとの接触を防止するための凹部(切り欠き)2fを設ける。また、前記支持基板2に形成された前記台座部2bの幅(Wd)は、前記圧電振動体3の基部3aの幅(W)と略等しく設定されている。

[0020]

ここで、前記支持基板2に形成された前記台座部2bに、前記圧電振動体3の基部3aを接着・固定するのに、平坦な台座部2bに接着剤13を塗布し、その接着剤13の上に、圧電振動体3の平坦な基部3aを載置して、接着剤13が硬化されることにより接合される。接着剤13のセルフアライメント機能が発揮されて、圧電振動体3の傾き(α)は、所望の範囲、例えば、 \pm 5°以内に収まり、ジャイロセンサ装置の検出精度を満足するものである。この接着剤13は、本実施例の場合は、例えば、シリコン系の接着剤(粘度、12Pa・s)または、エポキシ系の接着剤(粘度、3~4Pa・s)を用いている。

[0021]

上記した接着剤 1 3 のセルフアライメント機能が発揮されて、圧電振動体 3 の傾き(α)は、所望の範囲、例えば、 \pm 5 °以内に収めるために、前記台座部 2 b の幅(W d)と、前記圧電振動体 3 の基部 3 a の幅(W)との間には、本出願人が試行するところによると、0 . 8 6 W < W d < 1 . 1 6 W の関係があった。

[0022]

図5(a)は支持基板の台座部に圧電振動体を接合した状態を示す平面図、図5(b)はその断面図である。図に示したように、この支持基板2は圧電振動体3の基部3aとほぼ同じ幅の台座部2bを有している。図5(a)のように圧電振動体3の基部2aが支持基板2の側壁部2eに接触した場合は、基部3aのバリ3bが側壁部2eの凹部2fに入

るので、バリ3bが側壁部2eに接触して圧電振動体3が傾くのを防止できる。

[0023]

以上、述べた構成による振動子デバイスの作用・効果について説明する。前記支持基板 2 に形成された前記台座部 2 b の幅(W d)は、前記圧電振動体 3 の基部 3 a の幅(W)と略等しく設定され、且つ、支持基板 2 に形成された前記台座部 2 b に近接した側壁部 2 e に凹部(切り欠き) 2 f を設け、平坦な台座部 2 b 上に接着剤 1 3 を塗布し、図 4 に示すように圧電振動体 3 の基部 3 a を載置することにより、セルファライメント機能が発揮されて、圧電振動体 3 の基部 3 a の側面に残存するバリ 3 b は、前記支持基板 2 の側壁部 2 e に形成された凹部(切り欠き) 2 f 内に収まり、基部 3 a の側面は、支持基板 2 の側壁部 2 e に当接することにより、前記圧電振動体 3 の傾き(α)は、所望の範囲、例えば、土 5 。以内で接合される。前記台座部 2 b と前記配線用台座部 2 c の間に設けられた講部 2 d には、余剰の接着剤 1 3 を溜めることができる。従って、ジャイロセンサ装置の検出精度を満足するものである。製品バラツキの少ない安定した性能の振動子デバイスを提供することができる。

[0024]

上記した実施例は、ジャイロセンサ装置の検出精度を満足するための、振動子デバイスの位置決め構造について説明したが、これに限定するものではなく、水晶振動子全般の位置決め構造に適用できるものである。

【図面の簡単な説明】

[0025]

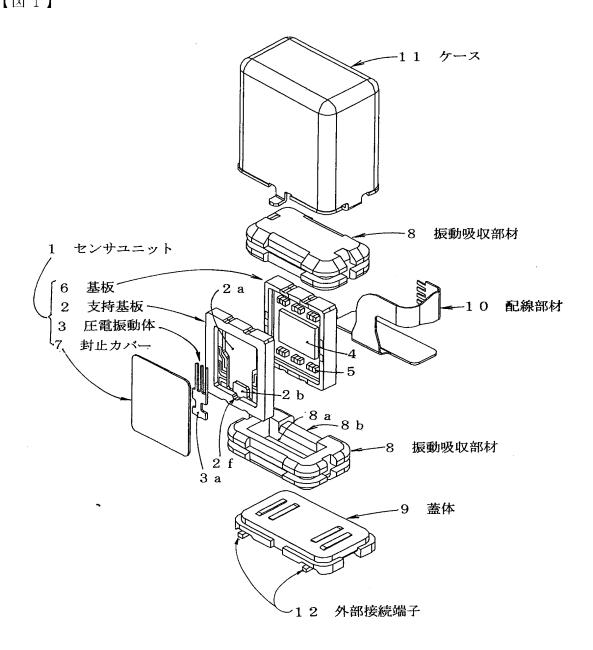
- 【図1】本発明の実施例に係わる振動子デバイスの構造を説明する展開斜視図である
- 【図2】図1の振動子デバイスの断面図である。
- 【図3】図1の圧電振動体を取付けた支持基板を基板に組込む前の状態の斜視図である。
- 【図4】図4(a)は、図1の支持基板の台座部に圧電振動体を載置した状態を示す 平面図、図4(b)は、その断面図である。
- 【図5】図5 (a)は、図1の支持基板の台座部に圧電振動体を接合した状態を示す 平面図、図5 (b)は、その断面図である。
- 【図6】従来の振動子デバイスの断面図である。
- 【図7】図6の振動子デバイスの接合部の部分拡大平面図である。

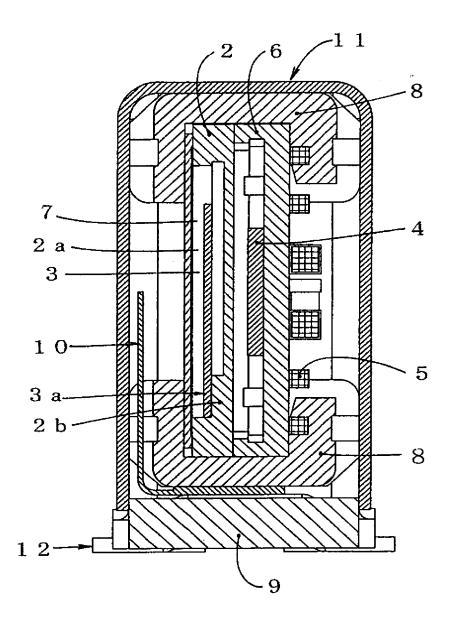
【符号の説明】

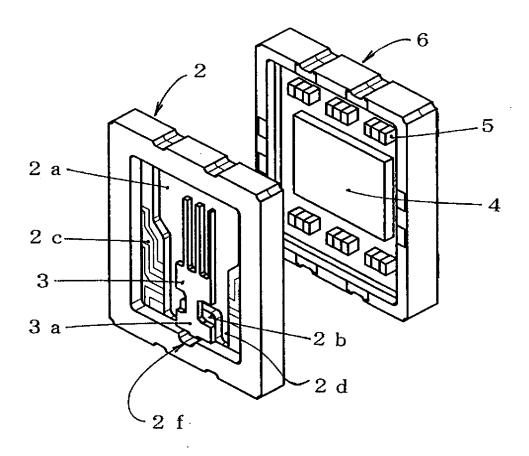
[0026]

- 1 センサユニット
- 2 支持基板
- 2 a 凹部
- 2 b 台座部
- 2 c 配線用台座部
- 2 d 溝部
- 2 e 側壁部
- 2 f 凹部(切り欠き)
- 3 圧電振動体(水晶振動子)
- 3 a 基部
- 3 b バリ
- 3 c 振動部
- 4 ICチップ
- 5 チップ部品
- 6 基板
- 7 封止カバー

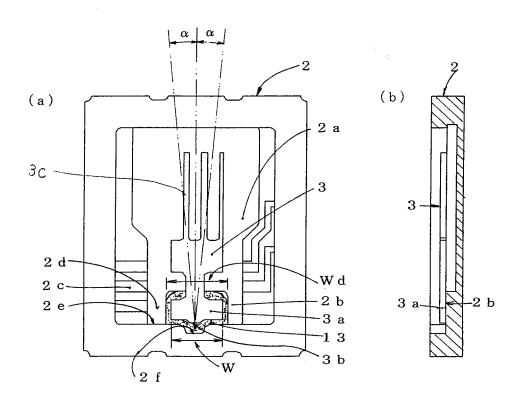
- 8 振動吸収部材
- 9 蓋体
- 10 配線部材
- 11 ケース
- 12 外部接続端子
- 13 接着剤
- α 圧電振動体の傾き角度
- W 圧電振動体の基部の幅
- W d 支持基板の台座部の幅

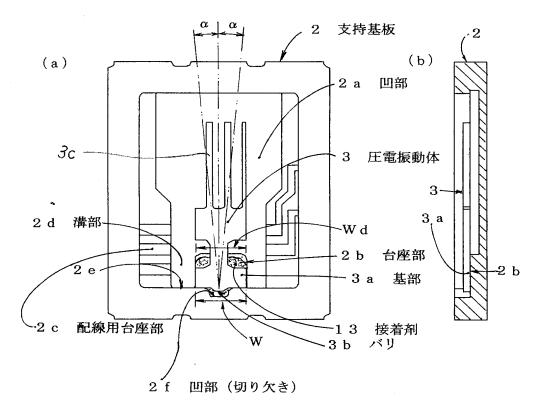




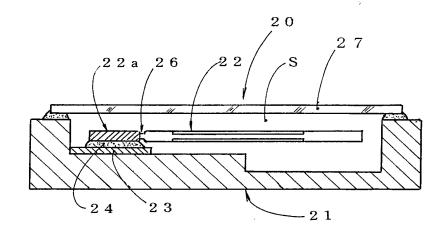


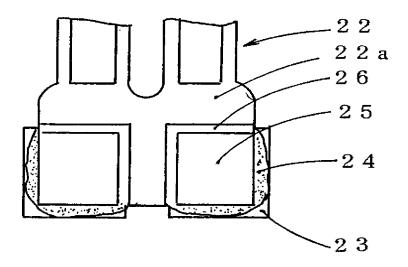
【図4】





【図6】





【書類名】要約書

【要約】

【課題】 圧電振動体が傾いて取付けられ、性能が不安定になる。

【解決手段】 支持基板 2 は、凹部 2 a を有する矩形形状をしたセラミックパッケージで、一方の短辺に隣接して設けた台座部 2 b に、水晶振動子よりなる圧電振動体 3 の基部 3 a を接着剤 1 3 で固定する。台座部 2 b の幅(W d)は、基部 3 a の幅(W)と略等しく設定する。台座部 2 b に接近した側壁部 2 e に、圧電振動体 3 の基部 3 a の側面に残存するパリ 3 b との接触防止用の凹部 2 f を設ける。支持基板 2 の凹部 2 a 内には、配線用台座部 2 c を設け、台座部 2 b と配線用台座部 2 c の間には、余剰接着剤 1 3 を溜める溝部 2 d を設ける。台座部 2 b に接着剤 1 3 を塗布し、その上に圧電振動体 3 の基部 3 a を載置する。接着剤 1 3 のセルフアライメント機能が発揮されて、圧電振動体 3 の傾き(α)は、所望の範囲、例えば、 \pm 5 。以内に収められ、製品の性能を安定させることができる

【選択図】 図5

出願人履歴

0 0 0 0 0 1 9 6 0 20010301 住所変更 5 0 2 3 4 2 2 4 4

東京都西東京市田無町六丁目1番12号シチズン時計株式会社